LIQUID CRYSTAL DEVICE HAVING ASYMMETRICAL OPPOSED CONTIGUOUS SURFACES BEING DRIVEN BY A UNIPOLAR DRIVING SOURCE Patent Number: US5069531

1991-12-03 Publication date:

KONUMA TOSHIMITSU (JP); YAMAGUCHI TOSHIHARU (JP); INUJIMA TAKASHI Inventor(s): (JP); MASE AKIRA (JP); HAMATANI TOSHIJI (JP); SAKAMA MITSUNORI (JP);

YAMAZAKI SHUNPEI (JP)

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (JP) Applicant(s)::

Requested Patent: JP62112128

Application Number: US19890385927 19890727 Priority Number(s): JP19850252426 19851111

IPC Classification: G02F1/13 G02F1/1333I EC Classification:

Equivalents: CN1025383B; DE3686704; DE3686704T; 🔲 EP0225470; 🔲 US5109292

Abstract

A liquid crystal device including a unipolar driving source; a pair of substrates, at least one of which is transparent; a chiral smectic liquid crystal layer interposed between the substrates; and an electrode arrangement provided in order to apply an electric field normal to the liquid crystal layer, wherein the opposed inner surfaces of the substrates contiguous to the chiral smectic liquid crystal layer are formed of different materials having different surface energies such that upon application of the unipolar voltage to the chiral smectic liquid crystal, the chiral smectic liquid crystal molecules will be placed in a first state and upon removal of the unipolar voltage, the liquid crystal molecules will be returned to a second state.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

WEST

Help

Logout



Document Number 37

Entry 37 of 39

File: JPAB

May 23, 1987

PUB-NO: JP362112128A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62112128 A

TITLE: LIQUID CRYSTAL DEVICE

PUBN-DATE: May 23, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMAZAKI, SHUNPEI KONUMA, TOSHIMITSU HAMAYA, TOSHIJI MASE, AKIRA YAMAGUCHI, TOSHIJI SAKAMA, MITSUNORI INUSHIMA, TAKASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD N/A

APPL-NO: JP60252426

APPL-DATE: November 11, 1985

INT-CL (IPC): G02F 1/133; G02F 1/133; G09F 9/35

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable packing of liquid crystals at high temp. by forming film of specified nitride on the surface to be packed of a pair of substrate.

CONSTITUTION: Before liquid crystals are packed on a pair of <u>glass</u> substrate 1, 1', the upper surface of the <u>glass</u> substrate, which may be provided with an electrode comprising transparent electroconductive film formed close to the substrate, is covered with nitride coating film 3, 3' which is extremely effective as blocking layer for alkali metal, etc. As the nitride coating film, silicon nitride, <u>aluminium nitride</u>, <u>boron</u> nitride, magnesium nitride, tin nitride, antimony nitride, indium nitride, or a mixture thereof is used as a principal component. By this constitution, impregnation of impurities into liquid crystals is prevented, so packing of liquid crystals at high temp. has become possible.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio



印日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-112128

௵Int.Cl.⁴		識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(198	7) 5 月23日
G 02 F	1/133	3 0 3 3 0 2	7370-2H 8205-2H			•		
∥ G 09 F	9/35	3 0 2	6731-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全6頁)

匈発明の名称 液晶装置

②特 願 昭60-252426

②出 願 昭60(1985)11月11日

東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ 平 明者 Ш 崎 舜 四発 ネルギー研究所内 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体工 明 渚 小 沼 利 光 @発 ネルギー研究所内 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ 79発 明者 浜 谷 敏 次 ネルギー研究所内

⑫発 明 者 間 瀬 晃 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エネルギー研究所内

⑪出 願 人 株式会社 半導体エネ 厚木市長谷398番地

ルギー研究所

最終頁に続く

明 細 鸛

1.発明の名称 液晶装置

2.特許請求の範囲

- 1. 一対の基板の被充塡面を内側にして対抗せしめ、前記被充塡面間に液晶を充塡した液晶装置において、前記一対の基板の被充塡面上に窒化珪素、窒化アルミニューム、窒化ホウ素、窒化マグネシューム、窒化スズ、窒化アンチモン、窒化インジュームまたはこれらの混合物よりなる窒化物被膜が設けられたことを特徴とする液晶装置。
- 2. 特許請求の範囲第1項において、窒化物被膜 は透光性導電膜及びガラス基板を覆って設け られたことを特徴とする液晶装置。

3. 発明の詳細な説明

「発明の利用分野」

この発明は、液晶表示装置を含む液晶装置に関するものであって、液晶材料として超高純度のスメクチック液晶(以下Sm液晶という)特に例えば

強誘電性液晶(以下PLC という)中への基板または透光性導電膜よりの不鈍物の含浸による混合を防ぐことにより、高信頼性の液晶装置を提唱するものである。そしてこの高信頼性液晶を用い、ゲスト・ホスト型または複屈折型の表示装置を設けたマイクロコンピュータ、ワードプロセッサまたはテレビ等の表示部の液晶表示装置、または液晶ディスクメモリ装置に関するものである。

「従来の技術」

固体表示パネルは各絵素を独立に制御する方式が大面積用として有効である。このようなパネルとして、従来は、二周波液晶例えばツウィスティック・ネマチック液晶(以下TN液晶という)を用い、横方向400 素子また縦方向200 素子とするA4 判サイズの単純マトリックス構成にマルチプレキシング駆動方式を用いた表示装置が知られている。かかるTN液晶を作製せんとした場合、このTN液晶はそれほどの純度を必要としないため、一対の

ガラス基板内に混入する不純物特にアルカリ金属

不純物また透光性導電膜中に存在する不純物、特

にナトリューム等のアルカリ金属不純物、リン、 ホウ素の液晶内への含没に対し特に大きい考慮を 払う必要がなかった。

「発明が解決しようとする問題点」

かかる方法は、TN液晶の如き低純度の液晶を用い、一対の基板の被充填面内に液晶を充填する場合は室温での充填が可能であり、また動作温度も50でまでで十分である。

しかし、

- (1) 粘度の高い液晶例えばSmC*相等の相を示すスメクチック液晶に対してその充壌を行うためには、この液晶自体を120~150 での温度に昇温して充壌する必要がある。
- (2) このため、かかる工程において、被充域面を 構成する逸明寡電膜、ガラス基板等よりのナ トリューム等の不純物の混入を助長すること になる。
- (3) さらにこの液晶パネルがパッシブ型の場合は 被充塡面を構成する双方の基板がガラスを構 成し、このガラスが液晶それ自体と直接接す

るため、長時間の室温~50℃の温度での使用 に対し劣化を助長する。

また、この液晶パネルがアクティブ型の場合、 被充壌面を構成する一方のアクティブ素子側 は高純度ポリイミド系有機樹脂でおおってナ トリューム等のブロッキングを行うことがで きる。しかし他方の被充壌面はガラスが直接 液晶に接触する。

このため、このガラス基板またはこのアルカリ金属が多量に存在する基板上に密接して設けられている透明事電膜をブロッキング層で 関うことがきわめて重要となる。

本発明はかかる問題点を解くものである。

「問題を解決するための手段」

かかる問題を解決するため、本発明は、一対の 基板に対し液晶を充填する以前にこのガラス基板 またはこの上面に密接して形成されている透明 導 電膜よりなる電極を覆って、アルカリ金属等のブ ロッキング層としてきわめて有効な窒化物被膜を 形成したものである。そしてこの窓化物被膜とし

て窒化珪素、窒化アルミニューム、窒化ホウ素、窒化マグネシューム、選化スズ、窒化アンチモ成分としてインジュームまたはこれらの混合物を主成分として用いたものである。特に本発明においてはこれらの被膜を光CVD 法、プラズマCVD 法またはスペッタ法により形成し、その厚さとして2000~20人例えば200 人ときわめて違くして用いた。特にこの窒化物は酸化物に比べ比認電率が高いたた大きくでき、印加電圧を十分に液晶それ自体に加えることができる。例えば酸化珪素は比誘電率6.5 を有する。

本発明においては、ゾーン箱製を 7 ~10回も行う必要のある高純度液晶材料であるスメクチック 被晶、特に好ましくはスメクチック C相(SmC°)を量する強誘電性液晶を用いる。即ちセルの間隔を 4 μm またはそれ以下の一般には0.5 ~ 3 μm とすることによりらせん構造が消失した状態を得ることができる。

「作用」

かくの如くすることにより、窒化物被脱により 不も物の液晶中への含没を防ぐことができたため、 高温度での液晶の充塡が可能となった。即ち、

- (1) 液晶充壌口を除き予め周辺部が印刷法により 封止された一対の基板を設けた。そしてこの 周辺部の充壌口より窒温で実質的に固体状態 またはペースト状態にある液晶を120~150 でに加熱して注入、充壌することが可能となった。特にスメクチック液晶を用いる場合、 より高温にして充壌することによりその液晶 それ自体の粘度を下げ、充壌に要する時間を 節約できる。
 - (2) スメクチック液晶の強器電性を応用する場合、液晶それ自体は7~14回ものゾーン箱製を行う程に高純度であることが要求される。かかる高純度でのみ用いられる液晶に対し、それを挟むガラス基板それ自体中にはアルカリ金属例えばナトリュームが0.1~0.5%も混入しており、高温(70~150 ℃) 状ににおいてこのナトリュームのイオン性によりSSFLC

(表面安定化強器電性液晶) の物性がきわめて容易に劣化してしまう。

かかる劣化を本発明の窒化物コートにより防ぐ ことができるようになった。

以下に実施例に従って本発明を説明する。 「実施例!」

第1図は本発明のパッシブ型液晶度示装置の縦 断面図を示す。

第1図は2つの基板(1),(1')を有する。この相対向する被充質面(8),(8')側にはそれぞれ電極、リード(2),(2')を有している。またカラーを示をするには、その一方の側の電極と基板との間にカラーフィルとは電と充填される液晶との間にカラーフィをが設けられればよい。さらにこの一対の電極(2),(2')及びこの電極間のガラス基板が液晶と接(1),(2')と電極(2),(2')を覆って窒化珪素膜(3),(3')を20~2000人の厚さ例えば200人の厚さに形成してある。

これらの図面では、簡単にするためこの窒化物

30

被膜上の配向膜を省略して表記し、液晶(4) に接する側に近接する面を被充域面(8)、(8')としている。しかし一対の基板の相対向する側であって、窓化物被膜で覆った下側に、これらの電極、フィルタ、プラックマトリックス化するシェドウ処理(マスク)の形成、アクティブ素子の作製等を必要に応じて行うことは有効である。

また、基板は一般にはガラス基板例えばコーニング7059を使用する。しかし基板の一方または双方に可曲性の基板を用いることは有効である。そしてその可曲性基板として、化学強化がなされた0.3~0.6mm 厚のガラス基板、またはポリイミド、PAN、PET 等の透光性耐熱性有機樹脂基板を用いることは有効である。

この窒化物被膜の被充塡面上の電極上には配向処理層(非対称配向処理層)が設けられている。そしてこの面上に、PLC 例えばSB(P-オクチル・オキシ・ベンジリデン・P'-アミノ・メチル・ガチル・ベンゾエイトとB-8(9-オクルオキシ・4'-ピフェニルカルボン酸-2-メチルプチルエステル)と

のプレンド液晶等とのブランド液晶を設けた。これ以外でも、BOBAMBC 等のFLC または複数のブレンドを施したFLC を充塡し得る。これらFLC に関しては、必要に応じて例えば特開昭56-107216.特開昭59-118745.特開昭59-98051に示されている液晶材料を用いればよい。

これらの一対の基板(1),(1')の一方の被充塡面(8),(8')に密接して液晶(4) が充塡されている。

第1図は、上下の電極のうち一方の基板(1')側 (例えば下側)が×方向(2')、他方の基板(1)側 が×方向のみの単純マトリックス電極構造を示し ている。しかしその電極パターンの構造はその用 途によって次められるべきである。

この第1図に示したパッシブ構造において液晶の被充填面間への充填には2つの方法を用いた。

その第1は所定の形状の電極、窒化物被膜の形成、非対称配向処理のプロセスをへた基板を用いた。そしてこれら2つの基板を予め印刷法により周辺部にエポキシ剤によるシール部(5) を形成する。このエポキシ剤により液晶を充塡する穴(充

この方法において、この被充塡面は120~150 での高い温度に例えば3~30時間もの長時間にわたり保持される。そのため本発明の知き窒化生衆膜が形成されていない場合にはガラス中のアルカリ金属またはその一部が透明界電膜の形成の際透明な電膜中に混入し、さらにこの混入したアルカリ金属が液晶中に含没してきてしまう。かかる不極助による没透は本発明の窒化物のブロッキング層により容易に防ぐことができた。

さらに第2の方法はラミネート法により充塡す

るものである.

この方式は予め所定の低極の形成、窒化物被膜のコート、非対称配向処理を施した一対の基版を用いる。そしてこの一対の基板の破充填面の間に固体またはペースト状の液晶材料を液化しこれらを真空引きをする。さらにこの後一対の基版を互いに外部より120~150 でに加熱し、液化しつつ互いに加圧し、ラミネートするものである。

そして窒温にすることにより液化した液晶材料 を所定の空隙に充壌し第1図(4) 示すごとくに被 充壌面間に配設したものである。

かかる方式においては120 ~150 での高温に30~2時間も曝されるため、本発明の窗化物コートがない場合は、形成後約1ヶ月で劣化が見られ、高信頼性を期待できない。このため第1図に示す如く窒化物被膜によりコートすると、これらアルカリ金属の含浸による信頼性低下を防ぐことができる。

実施例2

この実施例は第2図にその縦断面を示す。図面



窒化物被膜(3')上面と電極(2) との間にて非対称配向処理を施し、この間に実施例1と同様にしてスメクチック液晶特に好ましくは強誘電液晶(4)を充塡した。かかる構造においては一方の被充塡面は塞化物被膜コートを有し、他方の被充塡面は有機樹脂コートを有する。そのためFLC においては非対称配向処理をしやすいという他の特徴を有

かくして、本発明のスメクチック液晶の如く、 高い粘度を有する液晶、特にFLC の基板間への高 温度での充塡に伴う劣化を防ぐことができるよう になった。

「効果」

する.

かくすることにより、A4版(20cm ×30cmの面積) 1 枚で使用するFLC 液晶がこれまで60℃に作製すると約200 時間で少しづつメモリ特性を失ってしまった。しかしこれは1000時間をへてもまったく 劣化することを防ぐことができるようになった。

以上に述べた本発明の液晶表示装置において、 この基板の一方または双方の基板の外側に偏光板 において一対の基板(1)、(1')を有する。しかしその一方の基板(1) には現体(7) 、非線型業子(8)、電極(9) を有し、その側周辺にはポリイミド樹脂の如き高純度を有するアルカリ金属に対しては、ブロッキング性を有する有機樹脂で覆われている。

このため、かかるアクティブ素子(10)が形成されている側のガラス装板(1) からのアルカリ金属等の不純物の液晶(4) 内への含浸を防ぐことができる。この非線型アクティブ案子(10)を用い、これに1:1 で対応する電極(2) 即ち(2-1)、(2-2)、(2-3)・・・を有する。

その一例として本発明人による特許願(半退体 装置 特願昭59-277414 昭和59年12月26日出願) を示す。即ち、基板リード (7)上にアモルファス 半退体よりなるNIN 構造を有する非線型案子(8), クロム電極(9), 透明異電膜(2) を有する。

更にこの電極(2) に対抗して、他方の基板(1') 上に透明導電膜よりなる電極・リード(2')、外部 接統端子(6) を有する。これをコートして透光性 変化物絶縁膜(3')を200 人の厚さに有する。この

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

を設け、ゲスト・ホスト型または復屈折型とすることができる。この液晶表示装置を反射型として用いんとする場合は、1枚の偏光子を用い、その人射光側の電極を透光性とし、他方を反射型電極とする。そして液晶材料をゲスト・ホスト型とし、例えばFLC にアントラキノン系2色性色素を例えば3重量%添加することにより成就する。この時チルト角が約45度を有するFLC を用いるならばそのコントラスト比をより大にし得る。

他方、 2 枚の偏光系を用いて透過型または反射型とする複屈折型にする場合は、 2 枚の偏光子をそれぞれの基板の外側に配向させ、FLC のチルト角を約22.5度とすることにより成就させ得る。 送光型においてはバックライトを貼(エレクトのようないないできる。 反射型または 野川 スプレイとすることができる。 反射型または 真の偏光子の外側に反射板を配設し入射光を再び入射面側に反射させることにより表示させ得る。

カラー化する場合は他方の対向基板側(人間の

目で見える例)の電板の上側または下側にカラーフィルタを設ければよい。

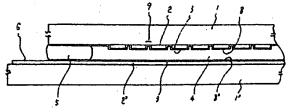
さらに本発明においては、基板上に非線型衆子を配設し、その上方に電極を設けたものを基板として取扱い、アクティブ衆子型とすることができる。かかる場合、この非線型衆子としてNIN型等の複合ダイオード構造を有するSCLAD(空間電荷制限電流型アモルファス半導体装置)、絶縁ゲイト型電界効果半導体装置を用いることが可能である。

本発明の液晶表示装置において、ライトペンを 用いたフォトセンサをドット状に作ることにより 衷示とその読み取りとを行うことができる。

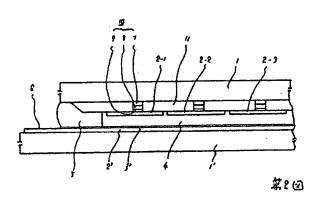
本発明の液晶装置は、単に液晶表示装置に限らず、液晶を用いた他の応用製品に対しても有効である。そしてその応用製品例としては、ディスクメモリ装置、スピーカ、赤外線センサブリンタ等があり得る。

5. 図面の簡単な説明

第1図、第2図は本発明の液晶装置の縦断面図。 を示す。



第1回



特開昭62-112128 (6)

第13								
⑫発	明	者	Щ	Д	利	治	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
79発	明	者	坂	間	光	範	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体工
⑫発	明	者	犬	島		喬	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ